

AVVISO AMMESSI/ESCLUSI

TRASPARENZA

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE

Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sede legale in Catania, Zona Industriale, Strada VIII N. 5, cap 95121

c.f. 80054330586- p.i. 02118311006

RUP: Rosario Corrado Spinella_ protocollo.imm@pec.cnr.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione della gara: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN "SISTEMA PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SUPERFICI TRAMITESPETTROSCOPIA DI FOTOELETTRONI (XPS) E SPETTROSCOPIA DI ELETTRONI AUGER (AES)" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND_NANO"

CUP G66J17000350007

CIG 9653131FB0

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi, come da verbale seduta amministrativa del 07.03.2023.

Pubblicazione dei dati relativi ai concorrenti ammessi/esclusi:

	Denominazione	Ammesso/Escluso
1	ASSING SPA	Ammesso

Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti: **Segreteria IMM di Catania, Tel. 095.5968211.**

Il RUP

Rosario Corrado Spinella